PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-081942

(43)Date of publication of application: 28.03.1997

(51)Int.Cl.

G11B 7/09

(21)Application number: 07-231424

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

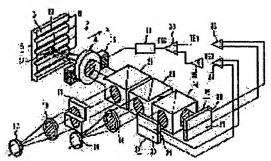
(22)Date of filing:

08.09.1995

(72)Inventor: FUJITA TERUO

(54) TRACKING ERROR DETECTOR OF OPTICAL HEAD (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress an offset generated by the translation of an objective lens and the inclination of an information recording medium and to keep the amplitude of a tracking error signal at maximum even when a track interval of the medium is changed by providing a phase adding means for giving a phase difference of 180° to a half surface of one light beam. SOLUTION: Two light beams including one light beam to which a phase difference of 180° is given to nearly a half surface by a phase adding means 37 are converged/projected on an information recording medium 5 through an objective lens 4. The convergent spots are arranged on the information recording medium 5 so that the interval between the convergent spots 22, 38 formed by two light beams in the direction orthogonal to a track 8 on the information recording medium 5 becomes almost integer multiple of the track interval. The tracking error signal is obtained from the difference output of a pair of bisected photodetectors 25, 28



receiving light beams from the information recording medium 5, respectively.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.11.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3549301

[Date of registration]

30.04.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-81942

(43)公開日 平成9年(1997)3月28日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G11B 7/09

9646-5D

G11B 7/09

С

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 13 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

)

特願平7-231424

平成7年(1995)9月8日

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 藤田 輝雄

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

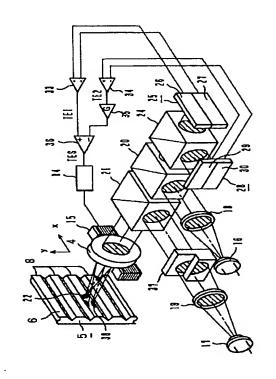
(74)代理人 弁理士 高田 守 (外4名)

(54) 【発明の名称】 光ヘッドのトラッキング誤差検出装置

(57)【要約】

【課題】 光学系が簡素で、対物レンズの並進や情報記録媒体の傾きによって発生するオフセットを抑圧できるとともに、情報記録媒体のトラック間隔が変化してもトラッキング誤差信号の振幅を最大に保てるトラッキング誤差検出装置を得る。

【解決手段】 略半面に略180度の位相差を与えられた一本の光ビームを含む2本の光ビームを対物レンズを介して情報記録媒体に集光照射し、前記2本の光ビームによって形成される集光スポットの前記情報記録媒体上トラックに直交する方向の間隔がトラック間隔の略整数倍となるように前記集光スポットを前記情報記録媒体上に配置し、この情報記録媒体からの光ビームをそれぞれ一対の2分割光検知器の差出力の差からトラッキング誤差信号を得るようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 2本の光ビームを対物レンズを介して情報記録媒体に集光照射し、この情報記録媒体からの光ビームをそれぞれ一対の2分割光検知器で受光し、一対の2分割光検知器の差出力の差からトラッキング誤差信号を得る光へッドのトラッキング誤差検出装置において、一方の光ビームの略半面に略180度の位相差を与える位相付加手段を設けるとともに、前記光ビームによって形成される集光スポットの前記情報記録媒体上トラックに直交する方向の間隔がトラック間隔の略整数倍となるように前記集光スポットを前記情報記録媒体上に配置したことを特徴とする光へッドのトラッキング誤差検出装置。

【請求項2】 3本の光ビームを対物レンズを介して情報記録媒体に集光照射し、この情報記録媒体上に3個の集光スポットを形成し、前記情報記録媒体からの光ビームをそれぞれ3個の2分割光検知器で受光し、3個の2分割光検知器の差出力からトラッキング誤差信号を得る光へッドのトラッキング誤差検出装置において、2本の光ビームの略半面に略180度の位相差を与える位相付加手段として、略半面の周期構造の位相がもう一方の略半面に形成された周期構造の位相と略180度異なる回折格子を設けるとともに、隣接しあう前記集光スポットの前記情報記録媒体上トラックに直交する方向の間隔がトラック間隔の略整数倍となるように前記集光スポットを前記情報記録媒体上に配置したことを特徴とする光へッドのトラッキング誤差検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

)

【発明の属する技術分野】本発明は、光学的に情報の記録再生を行う光へッドのトラッキング誤差検出装置に関し、特に、オフセットの発生が小さく、さらに、検出感度のトラック間隔に対する依存性が小さいトラッキング誤差検出装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図8は特公平4-1412号公報、及び、"G. Bouwhuis et al., Principlesof Optical Disc System, Adam Hilger, pp. 72~73 (1985)" に記載されたブッシュブル法と呼ばれる従来のトラッキング誤差検出装置を示す構成図である。図8において、1は記録再生用の光束を放射する半導体レーザなどの発光源である。2は発光源1からの光ビームを平行ビームに変換するコリメータレンズであり、3はコリメータレンズ2からの平行ビームを透過すると共に後述する情報記録媒体5からの反射ビームを反射させるビームスブリッタ、4は前記発光源1からの出射光ビームを後述する情報記録媒体5の情報記録面6上に集光するとともに情報記録媒体5からの反射ビームを平行ビームにする対物レンズである。5は光ディスクなどの情報記録媒体であり、7は情報記録媒体5の情報記録可6上に形成された集光スポ

ットである。8はトラックと呼ばれるもので、図に示したように×方向に平行である。とこで、y方向とは情報記録媒体5と平行な面内にあり、かつ、トラック8に垂直な方向である。また、z方向は情報記録面6に垂直な方向である。9は反射ビームを後述の2分割光検知器10上に適当な大きさに絞り込む集束レンズである。10は2分割光検知器であり、2つの受光面11、12から構成されている。100は2分割光検知器10上の光スポットである。受光面11、12からの出力の差が差動増幅器13によって取り出され、トラッキング誤差信号TESは位相補償回路/増幅器14を介して対物レンズ駆動機構15に供給される。

2

【0003】次に、図8に示した従来のトラッキング誤差検出装置の動作について説明する。2分割光検知器10上の光スポット100は図8に示したように円形をしており、受光面11と12の境界がこれを上下半円に分けるように2分割光検知器10は配置されている。前記集光スポット7がトラック8のちょうど真ん中を走査しているときには受光面11が受ける光量と受光面12が受ける光量が等しくなるが、前記集光スポット7がトラック8の真ん中よりずれると受光面11が受ける光量と受光面12が受ける光量が異なってくる。さらに、前記集光スポット7がトラック8の真ん中より右にずれるか左にずれるかにより、受光面11が受ける光量と受光面12が受ける光量の差は正もしくは負になる。従って、受光面11と12の出力の差をトラッキング誤差信号とすることができる。

【0004】図8に示したように、対物レンズ4が点線で示された位置に並進した場合、2分割光検知器10上の光スポット100も点線で示された位置に並進する。このため、集光スポット7がトラック8の真ん中にあっても、受光面11と12の受光する光量が等しくならない。

【0005】また、情報記録媒体5がy方向に傾いた場合にも、同様に2分割光検知器10上の光スポット100がずれるために、集光スポット7がトラック8の真ん中にあっても、受光面11と12の受光する光量が等しくならないという現象が発生する。

【0006】この問題点を解決する方法として、特公平4-34212号公報には、2つの集光スポットをトラック間隔の略半分ずらせて情報記録媒体上に配置させ、これら2つの集光スポットのそれぞれの反射ビームを2個の2分割光検知器で受光し、2個の2分割光検知器の差出力の差をトラッキング誤差信号とする方法が述べられている。以下では、図9、10を用いてこの方法の構成、動作、および、問題点について述べる。

体5からの反射ビームを平行ビームにする対物レンズで 【0007】図9は特公平4-34212号公報に記載 ある。5は光ディスクなどの情報記録媒体であり、7は された従来の他のトラッキング誤差検出装置の構成を示 情報記録媒体5の情報記録面6上に形成された集光スポ 50 す斜視図である。図において、16及び17は半導体レ ーザなどの発光源であって、相異なる波長の光ビームを出射する(発光源16の発振波長をλ1、発光源17の発振波長をλ2とする)。18、19は、発光源16及び17からの光ビームを平行ビームに変換するコリメータレンズである。20は、コリメータレンズ18からの波長λ1の平行ビームを90度偏向させて、対物レンズ4に向かわせるビームスプリッタであり、21は、コリメータレンズ19からの波長λ2の平行ビームを90度偏向させて、対物レンズ4に向かわせるビームスプリッタである。22および23は情報記録媒体5の情報記録10面6上に形成された集光スポットであり、波長λ1の光ビームからの集光スポットが23である。

【0008】情報記録媒体5で反射された2つの光ビームは対物レンズ4により再び平行ビームに変換され、ビームスプリッタ20、21を通過し、ダイクロイックビームスプリッタ24に入射する。このダイクロイックビームスプリッタ24は、波長入1の光ビームは透過させ、波長入2の光ビームは反射させる。25および28は2分割光検知器であり、それぞれ2つの受光面26、27、および、29、30から構成されている。従って、波長入1の光ビームの集光スポット22からの反射ビームは、ダイクロイックビームスプリッタ24を通過し、2分割光検知器25に入射する。また、波長入2の光ビームの集光スポット23からの反射ビームは、ダイクロイックビームスプリッタ24で反射され、2分割光検知器28に入射する。

【0009】図10は情報記録面6上での集光スポット 22、23の位置関係と、それらに対応する2分割光検 知器25、28上での光スポットおよびトラッキング誤 差信号を発生させる回路を示す図である。図では、情報 記録媒体5の情報記録面6上にはランド部とグループ部 があり、トラック8がランド部に形成されている。トラ ックの間隔をpとすれば、2つの集光スポット22と2 3のy方向(トラックに直交する方向)の間隔はp/2 となるように設定されている。また、31と32は、集 光スポット22、23それぞれに対応する2分割光検知 器上の光スポットである。ひとつの2分割光検知器25 の2つの受光面26、27からの出力が差動増幅器33 に入力され、差出力TE1がえられ、TE1は次の差動増 幅器36に供給される。同様に、もう一つの2分割光検 知器28の2つの受光面29、30からの出力は差動増 幅器35に入力され、差出力TE2が得られる。TE2は 利得がGである可変利得増幅器35を通して差動増幅器 36に入力されるので、差動増幅器36の出力にはTE 1とG倍したTE2の差が得られ、トラッキング誤差信号 TESとなる。とのトラッキング誤差信号TESは位相 補償回路/増幅器14を介して対物レンズ駆動機構15 に供給される。

【0010】次に、トラッキング誤差信号TESには対 50

物レンズ並進によるオフセットが現れないことを簡単に 説明する。対物レンズが並進することにより2分割光検 知器上のスポットが同じ方向に移動することが、オフセ ットの原因であることは前述した。図10では、2つの スポット31、32がy方向に移動することになる。す ると、受光面26、29で受光される光量が受光面2 7、30で受光される光量に比べて増加するので、図1 1中に一点鎖線で表したようにTE1及びTE2には正の オフセットが生じることになる。集光スポットがトラッ ク8を横切ることによって発生するトラック横断成分は 時間軸上正弦波状に変化するが、集光スポット22と2 3とのy方向の間隔がちょうどトラック間隔の半分に設 定されているので、図11に示すように差出力TE1と TE2の位相はちょうど逆相になる。従って、可変利得 増幅器35の利得Gを、差出力TE1のオフセットと差 出力TE2のオフセット比に等しくなるように設定すれ は、図11に示すようにトラッキング誤差信号TESか らオフセットが除去できるのである。また、情報記録媒 体の傾きに起因するオフセットも同様に除去できる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】従来の他のトラッキン グ誤差検出装置は以上のように構成されるので、トラッ キング誤差信号の振幅が2つの集光スポットの間隔と情 報記録媒体のトラック間隔の比に依存するという問題点 があった。特に、これは、トラック間隔の異なる複数の 種類の光ディスクを一つの光ヘッドで再生する場合に問 題となる。例えば、トラック間隔がpの光ディスクに対 して、集光スポットの間隔がトラック間隔の半分、即 ち、p/2となるように(即ち、トラッキング誤差信号 の振幅が最大となるように)調整した場合を考えると、 トラック間隔がp/2近傍のディスクに対しては、トラ ッキング誤差信号の振幅がほぼ零になってしまう。これ は、この方式でのトラッキング誤差信号の振幅が、2つ の集光スポットの間隔がトラック間隔の半分の奇数倍で ある場合に最大、トラック間隔の整数倍では零になるよ うに変化するからである。

【0012】この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、第1の目的は、対物レンズの並進や情報記録媒体の傾きによって発生するオフセットを抑圧できるとともに、情報記録媒体のトラック間隔が変化してもトラッキング誤差信号の振幅を最大に保てる光ヘッドのトラッキング誤差検出装置を提供するものである。

【0013】さらに、第2の目的は、対物レンズの並進や情報記録媒体の傾きによって発生するオフセットを抑圧できるとともに、情報記録媒体のトラック間隔が変化してもトラッキング誤差信号の振幅を最大に保て、かつ、光学系が簡素な光ヘッドのトラッキング誤差検出装置を提供するものである。

[0014]

【課題を解決するための手段】との発明に係る光ヘッド のトラッキング誤差検出装置においては、略半面に略1 80度の位相差を与えられた一本の光ビームを含む2本 の光ビームを対物レンズを介して情報記録媒体に集光照 射し、前記2本の光ビームによって形成される集光スポ ットの前記情報記録媒体上トラックに直交する方向の間 隔がトラック間隔の略整数倍となるように前記集光スポ ットを前記情報記録媒体上に配置し、この情報記録媒体 からの光ビームをそれぞれ一対の2分割光検知器で受光 し、一対の2分割光検知器の差出力の差からトラッキン 10 グ誤差信号を得るようにしたものである。

【0015】また、発光源から出射する1本の光ビーム を3本の光ビームにする手段として略半面の周期構造の 位相がもう一方の略半面に形成された周期構造の位相と 略180度異なる回折格子を設け、これら3本の光ビー ムを対物レンズを介して情報記録媒体に集光照射し、こ の情報記録媒体上に3個の集光スポットを形成し、隣接 しあう前記集光スポットの前記情報記録媒体上トラック に直交する方向の間隔がトラック間隔の略整数倍となる ように前記集光スポットを前記情報記録媒体上に配置 し、前記情報記録媒体からの光ビームをそれぞれ3個の 2分割光検知器で受光し、3個の2分割光検知器の差出 力からトラッキング誤差信号を得るようにしたものであ る。

[0016]

【発明の実施の形態】との発明の実施の形態である光へ ッドのトラッキング誤差検出装置においては、一対の2 分割光検知器の差出力に現れるオフセット成分は同相、 トラック横断成分は逆相であるため、一対の2分割光検 知器の差出力の差として得られるトラッキング誤差信号 30 からオフセット成分を除去できる。

【0017】また、3個の2分割光検知器の差出力にお いて、オフセット成分はすべて同相で現れるが、3個の うち2個の2分割光検知器の差出力のトラック横断成分 は残り一個の2分割光検知器の差出力と逆相であるた め、3個の2分割光検知器の差出力を加減算して得られ るトラッキング誤差信号からオフセット成分を除去でき る。

【0018】以下、この発明をその実施の形態を示す図*

$$a(x, y) = \tau(x, y) \cdot exp \{2\pi i \cdot W(x, y)\}$$

と表すことができる。ここで、 τ (x, y)は照射光振 幅分布の絶対値、W(x,y)は波面収差である。以下 では、説明を簡単にするために、 τ (x, y) = 1、W(x, y)=0、即ち、瞳上の振幅分布が一定で、か ※

Ad $(x', y') = \sum R_n \cdot \exp \{-2\pi i \cdot n v_0 / q\}$

で与えられる。ととで、光ディスクはx方向には一様で あるが、 y方向(トラックに直交する方向)には周期性 があると仮定している。また、v。は正規化したトラッ クずれ量、qは正規化したトラック間隔である。

*面に基づいて具体的に説明する。

実施の形態1. 図1はこの発明の実施の形態1である光 ヘッドのトラッキング誤差検出装置の構成を示す斜視図 である。図において、符号4~6、8、14~22、2 4~30、33~36は、図8、9に示す従来例中のも のと同じである。37は発光源17からの光ビームの略 半面に略180度の位相差を与える位相付加手段、38 は発光源17からの光ビームによって情報記録媒体5の 情報記録面6上に形成された集光スポットである。

【0019】図2は図1における位相付加手段の一例を 示す概略図である。ととで、位相付加手段そのものは屈 折率nの透明材料で構成されており、そのほぼ中心で階 段状に厚さがd変化する構造になっている。入射光は厚 さが変化する直線部で上下に分けられ、上半円部と下半 円部では厚さの変化分dに比例した位相差が付加される ことになる。位相差を180度にするには、(n-1) dが発光源17の波長λ2の半分になるように、dを設 定すればよい。例えば、n=1.5、λ2=0.78μ

【0020】図3はこの発明の実施の形態1において、 情報記録面6上での集光スポット22、38の位置関係 と、それらに対応する2分割光検知器25、28上での 光スポットおよびトラッキング誤差信号を発生させる回 路を示す図である。図において、符号8および22、符 号25~36は図8、9に示す従来例のものと同じであ る。トラッキング誤差信号を発生させる回路系も図10 の従来例と全く同じである。違いは、発光源17からの 光ビームにおいてその略半面に略180度の位相差を与 えられたため、これの集光スポット38が通常の略円形 ではなく、2つの楕円状サブスポットから構成されるス ポットである点と、集光スポット38と集光スポット2 2のy方向(トラックに直交する方向)の間隔は零であ る点である。図3ではこの2つの集光スポットの間隔は 零であるが、トラック間隔の整数倍であってもよい。

【0021】次に、この実施の形態1の動作についての 説明に必要なブッシュブル法でのトラッキング誤差信号 発生原理をホプキンスの理論に基づいて説明する。ま ず、対物レンズ射出瞳上での照射光複素振幅分布をa (x, y) とすると、一般的にa(x, y)は、

(1)

※つ、無収差の場合を考える。次に、ディスクから反射さ れてくる反射光の光検知器上での複素振幅分布Ad (x', y')は、

 $\cdot a (-x', -y' + n/q)$ (2)

【0022】いま、0次の反射光と光ディスクの周期性 により1次(n=1)の回折を受けた反射光が重なり合 う領域A (図4参照)での反射光複素振幅分布をAd1 **50** とすれば、

(3)

 $Ad_1 = R_0 + R_1 \cdot exp \{-2\pi i \cdot v_0 / q\}$

が成立する。また、0次の反射光と光ディスクの周期性 *が重なり合う領域B(図4参照)での反射光複素振幅分 によりマイナス1次(n=-1)の回折を受けた反射光* 布をAd.,とすれば、

$$Ad_{-1} = R_0 + R_{-1} \cdot e \times p \{2 \pi i \cdot v_0 / q\}$$
 (4)

が成立する。そして、R1、R-1を以下のように書き直※ ※し、

$$R_1 = \alpha_1 \cdot \exp(i \psi_1) R_0$$
 (5)

$$R_{-1} = \alpha_{-1} \cdot exp(i\psi_{-1}) R_0$$
 (6)

これらを式(2)、(3)に代入し、整理すると、

$$Ad_1 = R_0 [1 + \alpha_1 \cdot exp \{i (\psi_1 - 2\pi \cdot v_0 / q)\}]$$
 (7)

$$Ad_{-1} = R_o [1 + \alpha_{-1} \cdot exp \{i (\psi_{-1} + 2\pi \cdot v_o /q)\}]$$
 (8)

を得る。 【0023】領域A、Bそれぞれでの光強度分布は式 ★

$$|Ad_{1}|^{2} = |R_{0}|^{2} [(1 + \alpha_{1}^{2}) + 2\alpha_{1} \cdot \cos(\psi_{1} - 2\pi \cdot v_{0})]$$

$$|Ad_{-1}|^{2} = |R_{0}|^{2} [(1 + \alpha_{-1}^{2}) + 2\alpha_{-1} \cdot \cos(\psi_{-1} + 2\pi \cdot v_{0})]$$

$$|Ad_{-1}|^{2} = |R_{0}|^{2} [(1 + \alpha_{-1}^{2}) + 2\alpha_{-1} \cdot \cos(\psi_{-1} + 2\pi \cdot v_{0})]$$

/a)] となる。最後に、2分割光検知器の2つの受光面がそれ ☆の半面に配置されているとし、2つの受光面からの出力

ぞれ領域Aを含むy'>0の半面と領域B含むy'<0☆ をそれぞれ I d₁、 I d-₁とすれば、

★(7)、(8)を自乗すれば得られ、それぞれは、

$$I d_{1} = K_{1} \cdot |A d_{1}|^{2} + I_{0} / 2$$

$$I d_{-1} = K_{-1} \cdot |A d_{-1}|^{2} + I_{0} / 2$$
(11)

が成立する。とこで、K₁、K₋₁はそれぞれ受光面の感 ◆の受光面の感度、面積が等しく、かつ、光ディスクの周 度と領域AもしくはBの面積の積であり、I。は図4に 示された原点近傍の0次光のみが入射している領域から の出力電流である。そして、トラッキング誤差信号TE Sは I d₁ と I d₋₁の差として与えられる。いま、2つ◆

期構造が左右対称であるのなら、

 $K_1 = K_{-1}, \alpha_1 = \alpha_{-1}, \psi_1 = \psi_{-1}$

が成立するので、これらを式(11)、(12)に代入 して、トラッキング誤差信号TEを求めると、TEは、

$$TE = K_1 | R_0 |^2 \cdot 4 \alpha_1 \text{ sin } \psi_1 \cdot \text{sin } (2\pi \cdot v_0 / q)$$
 (13)

となる。

【0024】さらに、との実施の形態1において特徴的 な半面に180度の位相が与えられたビームによるブッ

*ンスの理論に基づいて同様に説明する。まず、対物レン ズ射出瞳上での照射光複素振幅分布をatty(x,y)

とすると、 a_{10y} (x, y)は、 シュブル法でのトラッキング誤差信号発生原理をホプキ*30

$$a_{inv}(x, y) = \tau_{inv}(x, y) \cdot exp \{2\pi i \cdot W_{inv}(x, y)\}$$
(14)

と表すことができる。ここで、先ほどの説明と同様にて ※は、180度の位相ずれがビームの半面間に存在するた $(x, y) = 1 とおくが、<math>W_{inv}(x, y)$ について※

$$W_{inv}(x, y) = 0.25$$
 (ただし、 $y > 0$ のとき)、 $W_{inv}(x, y) = -0.25$ (ただし、 $y < 0$ のとき) (15)

とできる。そして、ディスクから反射されてくる反射光

の光検知器上での複素振幅分布Ad_{in} (x', y') ★

$$Ad_{inv}(x', y') = \Sigma R_n \cdot e \times p \{-2\pi i \cdot n v_0 / q\}$$

 $\cdot a (-x', -y' + n/q)$ (16)

で与えられる。

☆う領域Aでの反射光複素振幅分布をAd, uv とすれ

【0025】いま、0次の反射光と光ディスクの周期性 により1次(n=1)の回折を受けた反射光が重なり合☆

$$Ad_{1,inv} = R_0 \cdot a \cdot (-x', -y') + R_1 \cdot exp \left\{-2\pi i \cdot v_0/q\right\}$$

$$\cdot a_{inv} (-x', -y' + 1/q)$$
 (17)

が成立する。通常領域Aはy'>0であるので、上式中◆ ◆のa₁₁, (-x', -yy')は、

$$a_{inv}(-x', -y') = e x p \{2\pi i \cdot W_{inv}(-x', -y')\}$$

= $e x p \{2\pi i \cdot (-0.25)\}$

 $= e \times p \left(-i \cdot \pi/2\right)$ (18)

となり、また、通常の光ディスクでは1/ q が1前後で 50 あることから、(-y' +1/ q)はほぼ正となるの

```
特開平9-81942
```

(6)

で、領域Aでのa,,v (-x', -y'+1/q)は、

$$a_{inv}$$
 (-x', -y' +1/q)
= $e \times p \{2 \pi i \cdot W_{inv} (-x', -y' +1/q)\}$
= $e \times p \{2 \pi i \cdot 0.25\}$
= $e \times p \{i \cdot \pi/2\}$ (19)

とできる。従って、式(18)、(19)を用いて、式* *(17)は、

Ad_{1 inv} = R₀ · exp (-i ·
$$\pi$$
/2)
+R₁ · exp (-2 π i · v₀/q) · exp (i · π /2)
= exp (-i · π /2) · [R₀-R₁ · exp (-2 π i · v₀/q)]

となる。

ì

※が重なり合う領域Bでの反射光複素振幅分布をAd.,

,,,,は以下のように与えられる。 .

10

[0026] 一方、0次の反射光と光ディスクの周期性 によりマイナス1次(n=-1)の回折を受けた反射光※

$$Ad_{-1 \text{ inv}} = R_o \cdot a (-x', -y') + R_{-1} \cdot e \times p \{2\pi i \cdot v_o/q\}$$

 $\cdot a_{inv} (-x', -y' - 1/q)$ (21)

通常領域Bはy'<0であるので、上式中のa,,, (-★ ★ x', - y')は、

$$a_{inv}(-x', -y') = e \times p \{2\pi i \cdot W_{inv}(-x', -y')\}$$

= $e \times p \{2\pi i \cdot (0.25)\}$
= $e \times p (i \cdot \pi/2)$ (22)

となり、また、通常の光ディスクでは1/qが1前後で 20公で、領域Aでの a_{***} (-x' , -y'-1/q)は、あるととから、 (-y'-1/q) はほぼ負となるの \Rightarrow

$$a_{inv} (-x', -y' - 1/q)$$

$$= e \times p \{2 \pi i \cdot W_{inv} (-x', -y' - 1/q)\}$$

$$= e \times p \{2 \pi i \cdot -0.25\}$$

$$= e \times p \{-i \cdot \pi/2\}$$
(23)

とできる。従って、式(22)、(23)を用いて、式◆ ◆(21)は、

A d_{-1 inv} = R₀ · exp (i ·
$$\pi$$
/2)
+ R₋₁ · exp {2 π i · v₀ /q} · exp {- i · π /2}
= exp (i · π /2) · [R₀-R₋₁ · exp {2 π i · v₀/q}]
(24)

となる。

* (24) に代入し、整理すると、

【0027】次に、式(5)、(6)を式(23)、 *

Ad_{1 inv} = exp (-i ·
$$\pi$$
/2)
· R_o [1- α ₁ · exp {i (ψ ₁-2 π · v_o/q)}] (25)
Ad_{-1 inv} = exp (i · π /2)
· R_o [1- α ₋₁ · exp {i (ψ ₋₁+2 π · v_o/q)}] (26)

を得る。領域A、Bそれぞれでの光強度分布は式(2 ※ ※5)、(26)を自乗すれば得られ、それぞれは、

$$|Ad_{1+nv}|^{2} = |R_{0}|^{2} [(1+\alpha_{1}^{2}) - 2\alpha_{1} \cdot \cos(\psi_{1} - 2\pi \cdot v_{0}/\alpha_{1})]$$

$$|Ad_{-1+nv}|^{2} = |R_{0}|^{2} [(1+\alpha_{-1}^{2})$$
(27)

$$-2\alpha_{-1} \cdot \cos \left(\psi_{-1} + 2\pi \cdot v_{\circ}/q\right)$$
 (28)

となる。最後に、2つの受光面からの出力をそれぞれ Ⅰ★ ★ d. ; "、 【 d - ; ", 、とすれば、

$$I d_{1 inv} = K_{1} \cdot |A d_{1 inv}|^{2} + I_{0}/2$$

$$I d_{-1 inv} = K_{-1} \cdot |A d_{-1 inv}|^{2} + I_{0}/2$$
(29)

が成立する。そして、トラッキング誤差信号TE 1nv ☆ ☆はId、1nvとId-1 1nvの差として同様に、

$$TE_{inv} = K_1 | R_0 |^2 \cdot 4 \alpha_1 \sin \psi_1$$

$$\cdot [-\sin (2\pi \cdot v_0 / q)] \qquad (31)$$

となる。TE・。。 はTEの符号を反転させたものと等し た。

い、すなわち、トラックずれに対する位相がTE+++・と 【0028】次に、実施の形態1で得られるトラッキンTEでは180度異なっているだけであることが示され 50 グ誤差信号TESは、対物レンズ並進等によるオフセッ

ト成分がほとんど除去されたものであることを図3を参 照して説明する。まず、対物レンズの並進量がuである 場合、通常のプッシュプル法から得られる差出力TE1 *

TE1=A1·sin($(2\pi \cdot v_0/q)$ + B1·u (32)

ここで、B1・uはuが小さい時にuに比例するオフセ ット成分であり、光検知器25上の光スポット31がy の正方向に移動するととによって発生するものである。 また、A1 はトラック横断成分の振幅である。同じ状態※

※で、半面に180度の位相が与えられたビームによるプ ッシュプル法での差出力であるTE2 は式(31)か

*は、式(13)を用いて以下のように表すことができ

 $TE2 = -A2 \cdot s i n (2\pi \cdot v_o /q) + B2 \cdot u$

(33)

するオフセット成分であり、光検知器28上の光スポッ ト32がyの正方向に移動することによって発生するも のである(これは、対物レンズの並進によるスポット3 1の移動する方向とスポット32の移動する方向は同じ であることを意味しており、係数B2 は係数B1 と同符 号である)。

と表せる。とこで、B2 ·uはuが小さい時にuに比例 10★【0029】また、前述にように、TE2 のトラック横 断成分の位相はTE1と比べて180度ずれており、一 A2 がトラック横断成分の振幅である(係数A2 は係数 A1と同符号)。従って、可変利得増幅器の利得GをB1 とB2 の比に等しくして得られるトラッキング誤差信 号TESは、

> $TES = TE1 - (B1/B2) \cdot TE2$ = A1 · s i n $(2\pi \cdot v_0 / q)$

> > + (B₁/B₂) A₂·s in $(2\pi \cdot v_o/q)$

= $\{A_1 + (B_1/B_2) A_2\} \cdot s in (2\pi \cdot v_0/q)$. (34)

となる。よって、トラッキング誤差信号TESからオフ セット成分が除去できることが示された。

【0030】同様に、光ディスクの傾きに対しても光検 知器上の光スポット31と32の移動する方向が同じで あるのは明らかなので、トラッキング誤差信号TESか らオフセット成分が除去できる。さらに、従来例では、 トラッキング誤差信号の振幅が2つの集光スポットの間 隔と情報記録媒体のトラック間隔の比に依存するという 問題点もあった。しかし、図2のように、2つの集光ス ポットはトラックに対して平行となるように配置したの で、間隔の異なる複数の種類の光ディスクを一つの光へ ッドで再生する場合において問題となった、あるトラッ ク間隔においてトラッキング誤差信号の振幅がほぼ零と なる現象は皆無となる。これは、トラック間隔がどう変 わろうとも、2つの集光スポットはトラックに対して平 行であるからである。

【0031】実施の形態2. 図5はこの発明の実施の形 態2であるトラッキング誤差検出装置の構成を示す斜視 図である。図において、符号1、2、4、5、6、8、 じである。39は発光源1からの光ビームを3本の光ビ ームに分割するとともに、そのうち2本の光ビームの略 半面に略180度の位相差を与える位相付加手段として の回折格子、40はコリメータレンズ2からの平行ビー ムを反射すると共に情報記録媒体5からの反射ビームを 透過させるピームスプリッタ、41、42、43は情報☆

☆記録面6上での3つの集光スポットである。3つの集光 スポット41、42、43からの反射ビームはひとつの パッケージに納められた3つの2分割光検知器25、2 8、45で受光される。ここで、45が実施の形態1に 対して新たに加えられた2分割光検知器であり、46、 47が2分割光検知器45の2つの受光面である。ま た、後に説明する図6には示されているが、3つの2分 割光検知器25、28、45上にはそれぞれ光スポット 48、49、50が形成される。51は2分割光検知器 45の出力が供給される差動増幅器、52、53はそれ ぞれ利得G1、G2である可変利得増幅器である。

【0032】図6はこの発明の実施の形態2において、 位相付加手段としての回折格子の構造を示す概略図であ る。これは、一般的には光学ガラスのような透明材料を 用いフォトエッチング等の手段にて凹凸をつけたもので ある。通常の光学ヘッドでは、回折格子の周期は10か **ら100μmに設定される。見て明らかなように、上半** 分の周期構造の位相と下半分の周期構造の位相が180 度異なっている。以下では、回折格子39を用いること 9、14、15は図8、9に示した従来例中のものと同40によって、回折された1次、及び、-1次の光ビームの 上半面と下半面間に180度の位相差を発生できるかに ついて説明を行う。

> 【0033】回折格子に一様な光ビームが照射される場 合を考えると、回折格子直後の光の振幅分布U₁(x₁)

 $u_1(x_1) = h(x_1)(ただし、y_1 > 0; 上半面)$ 、 $u_1(x_1) = h(x_1 - X_0)$ (但 $b(x_1 < 0)$) 下半面、 $b(x_1 - x_0)$

(35)

と与えられる。ととで、Λは回折格子の周期である。次 50 に、フラウンホーファの回折公式を用いて上半面の回折

14

光と下半面の回折光の関係を求める。まず、y, >0の* * 領域からの回折光の複素振幅分布 u, (x,)は、 $u_{11}(x_1) = k \int h(x_1) \cdot exp(i \cdot 2\pi x_1 x_2/\lambda L) dx_1$

(36)

で与えられる。CCで、λは光ビームの波長、Lは伝搬 ※振幅分布 u z b (x z) は、 距離である。次に、y₁ < 0 の領域からの回折光の複素※

> $u_{zb}(x_z) = k \int h(x_1 - X_p) \cdot exp(i \cdot 2\pi x_1 x_2 / \lambda L) dx_1$ (37)

となる。ここで、x1-X0=s とおけば、

 $u_{2b}(x_2) = k \int h(s) \cdot exp\{i \cdot 2\pi x_2(s+X_0)/\lambda L\} ds$ $= k \cdot exp (i \cdot 2\pi x_{\lambda}X_{0}/\lambda L)$ = $e \times p \left(i \cdot 2\pi x_1 X_0 / \lambda L\right) \cdot u_{1a} \left(x_1\right)$ (38) $= \exp (i \cdot \pi x_1 \Lambda / \lambda L) \cdot u_{2} (x_2)$

が成立する。光ビームがし伝搬した時の±1次回折光の ★のx,に±L・(λ/Λ)を代入すれば、 位置はxx座標で、±L・(λ/Λ)であるので、上式 ★

$$u_{1b}(\pm L \cdot (\lambda/\Lambda)) = \exp(\pm i \pi) \cdot u_{1b}(\pm L \cdot (\lambda/\Lambda))$$
(39)

が得られる。故に、1次回折光の上半面と下半面の間に は+180度の位相差を、-1次回折光の上半面と下半

【0034】図7はこの発明の実施の形態2において、 情報記録面6上での3つの集光スポット41、42、4 3の位置関係と、それらに対応する2分割光検知器2 5、28、45上での光スポットおよびトラッキング誤 差信号を発生させる回路を示す図である。図において、 41が0次回折光による集光スポット、42が-1次回 折光による集光スポット、43が1次回折光による集光 スポットである。トラッキング誤差信号TESを発生さ 割光検知器45からの出力の差をとる差動増幅器51、 差動増幅器51の差出力TE3を受ける利得G3の可変 利得増幅器53を加え、さらに、図3中の利得Gの可変 利得増幅器35の代わりに利得G2の可変利得増幅器5 2を配置したものである。差出力TE1、G2 倍された 差出力TE2、G3 倍された差出力TE3 は差動増幅器 36に入力され、差動増幅器36の出力としてトラッキ☆

☆ング誤差信号TESが得られる。情報記録面6上での3 つの集光スポット41、42、43のうち、41は通常 面の間には-180度の位相差を生じさせることができ 20 の略円形の集光スポットであり、42、43は2つの楕 円状サブスポットから構成されるスポットである。集光 スポット41、42、43のうち隣接する2個の集光ス ポットの y 方向 (トラックに直交する方向) の間隔は略 零となるように、回折格子39が回転調整されている。 図7では隣接する集光スポットの間隔は零であるが、ト ラック間隔の略整数倍であってもよい。

【0035】次に、実施の形態2においてもトラッキン グ誤差信号TES中からオフセット成分を除くことがで きることを以下に説明する。オフセット成分を除去でき せる回路系は図3に示した実施の形態1のものに、2分 30 る原理は実施の形態1と同じであるが、実施の形態2で は、隣接する集光スポットのy方向の間隔がちょうど零 でなくともオフセットの発生は原理上零とできる。ま ず、対物レンズの並進量がuである場合、通常のブッシ ュプル法から得られる差出力TE1は、式(13)を用 いて以下のように表すことができるのは実施の形態1と 同じである。

$$TE1 = A1 \cdot s i n ((2\pi \cdot v_o / q) + B1 \cdot u$$
 (40)

ととで、B1・uはuが小さい時にuに比例するオフセ の正方向に移動することによって発生するものである。 また、A1 はトラック横断成分の振幅である。同じ状態◆

◆で、半面に180度の位相が与えられたビームによるプ ット成分であり、光検知器25上の光スポット48がy 40 ッシュブル法での差出力であるTE2 は式(31)か ち、

と表せる。ここで、eは集光スポット41と集光スポッ ト42のy方向の正規化した間隔である。

【0036】また、B2・uはuが小さい時にuに比例 するオフセット成分であり、光検知器28上の光スポッ ト49がyの正方向に移動することによって発生するも のである。TE2のトラック横断成分の位相はTE2と*

 $TE2 = -A2 \cdot \sin (2\pi \cdot (v_o + e)/q) + B2 \cdot u \quad (41)$ *比べて180×(1+e/q) 度ずれており、-A2 が トラック横断成分の振幅である(係数A2 は係数A1と

同符号)。さらに、もう一つの半面に180度の位相が 与えられたビームによるブッシュブル法での差出力であ るTE3も式(31)から、

$$TE3 = -A3 \cdot s in (2\pi \cdot (v_0 - e)/q) + B3 \cdot u$$
 (42)

と表せる。CCで、B3・uはuが小さい時にuに比例 するオフセット成分であり、光検知器45上の光スポッ ト50がyの正方向に移動することによって発生するも のである。TE3のトラック横断成分の位相はTE1と 比べて180× (1-e/q) 度ずれており、-A3 が*

*トラック横断成分の振幅である(係数A3 は係数A1 と 同符号)。次に、可変利得増幅器52、53それぞれの 利得G2、G3 を差出力TE2 のG2 倍のトラック横断 成分の振幅と、TE3のG3倍のトラック横断成分の振 幅が等しくなるように設定し、加算すれば、

TE' =
$$-C \cdot cos(2\pi e/q) \cdot sin(2\pi v_o/q) + D \cdot u$$
(43)

を得る。

}

※のオフセット成分の振幅が等しくなるように設定し、減 算すれば、

差出力TE1のG1倍のオフセット成分の振幅とTE′※10

【0037】最後に、可変利得増幅器51の利得G1を

TES=G1·TE1-TE'
=G1·A1·sin
$$(2\pi \cdot v_{\circ}/q)$$

+C·cos $(2\pi e/q)$ ·sin $(2\pi v_{\circ}/q)$
= $\{G1\cdot A1+C\cdot cos (2\pi e/q)\}$ ·sin $(2\pi v_{\circ}/q)$

となる。よって、eの値にかかわらず、トラッキング誤 差信号TESからオフセット成分が除去できることが示 された。ただし、トラッキング誤差信号TESの振幅は eの大きさに依存して変化するが、e/qの値が整数の 場合、即ち、隣接する集光スポットのy方向の間隔がち 20 ぱ180度の位相差があるべきなのに、この位相差が1 ょうどトラック間隔の整数倍の場合に最大となる。同様 に、光ディスクの傾きに対しても光検知器上の3つの光 スポットの移動する方向が同じであるのは明らかなの★

★で、光ディスクの傾きがあってもトラッキング誤差信号 TESからオフセット成分が除去できる。

【0038】最後に、実施の形態2において、回折格子 の上半面の周期構造と下半面の周期構造の間に本来なら 80度から $180 \cdot \delta / \pi$ 度(δ ラヂアン)ずれた場合 について考察する。まず、±1次回折光の上半面と下半 面の位相差を求める。これは、式(35)において、

$$X_{o} = \Lambda/2 + \Lambda\delta/(2\pi) = (\Lambda/2) \cdot (1 + \delta/\pi) \tag{45}$$

と置いた場合に相当するので、を式(45)を式(3 ☆ ☆6)に代入する。

$$u_{2b}(x_2) = \exp \{i \cdot 2\pi x_2 (\Lambda/2) \\ \cdot (1 + \delta/\pi) / (\lambda L) \} \cdot u_{2a}(x_2)$$

$$= \exp (i \cdot \pi x_2 \Lambda / (\lambda L)) \cdot \exp (i \pi x_2 \delta \Lambda / (\pi \lambda L)) \\ \cdot u_{2a}(x_2)$$
(46)

を得、次に、上式に x₂=±L・(λ/Λ)を代入すれ ◆30◆ば、

$$u_{2b}$$
 ($\pm L \cdot (\lambda/\Lambda)$) = exp ($\pm i \pi$) · exp ($\pm i \pi \delta/\pi$)
 u_{2b} ($\pm L \cdot (\lambda/\Lambda)$)

$$= e \times p \left(\pm i \pi \left(1 + \delta / \pi \right) \right) \cdot u_{2a} \left(\pm L \cdot (\lambda / \Lambda) \right) \quad (47)$$

を得る。式(47)は1次回折光に対しては $(\pi + \delta)$ ラヂアンの位相差が、一1次回折光に対しては一(π+ δ) ラヂアンの位相差が生じることを意味している。

*子39によって生じた1次回折光によって得られる信号 である。1次回折光に対しては(π+δ)ラヂアンの位 相差が付加されたということは、式(15)の0.25

【0039】続いて、TE2 を求める。TE2 は回折格* にδ/(4π)を加えることに対応する。すなわち、

$$W_{inv}(x, y) = 0.25 + \delta/(4\pi)$$
 (ただし、 $y > 0$ のとき)、 $W_{inv}(x, y) = -0.25 - \delta/(4\pi)$ (ただし、 $y < 0$ のとき)

(48)

である。したがって、式(48)から始めて、式(1 ※ック横断成分TE2tが以下のよう求められる。 6) から(31) までの計算を行うと、TE2中のトラ ※

$$TE2t = K_1 | R_0 |^2 \cdot 4 \alpha_1 s \text{ i } n \psi_1 \cdot [-s \text{ i } n (2\pi \cdot v_0/q - \delta)]$$
(49)

【0040】さらに、TE3を求める。TE3は回折格 子39によって生じた-1次回折光によって得られる信 号であるので、- (π+δ) ラヂアンの位相差を上反面★

★と下反面の間に加えた場合を考える。これは式(15) の代わりに式(50)を用いることに対応する。

$$W_{inv}(x, y) = -0.25 - \delta/(4\pi)$$
 (ただし、y>0のとき)、 $W_{inv}(x, y) = 0.25 + \delta/(4\pi)$ (ただし、y<0のとき) (50)

16

*成分TE3tが以下のよう求められる。

したがって、式(50)から始めて、式(16)から(31)までの計算を行うと、TE3中のトラック横断*

TE3t = $K_1 | R_0 | \cdot \cdot 4 \alpha_1 \sin \psi_1 \cdot [-\sin (2\pi \cdot v_0/q + \delta)]$

(51)

18

【0041】したがって、可変利得増幅器52、53それぞれの利得G2、G3を同じに差出力TE2のG2倍のトラック横断成分の振幅と、TE3のG3倍のトラック横断成分の振幅が等しくなるように設定し加算すれば、-cosか・sin(2π・v。/q)に比例するトラック横断成分を持つ信号TE'が得られる。この信10号TE'にはかの値にかかわらずオフセットは発生しないが、かの余弦に比例して振幅は低下する。TE1はもともとるとは無関係であるので、TE'とG1倍したTE1の差から得られるトラッキング誤差信号TESにもオフセットが生じない。

【0042】最後に、実施の形態2の利点をまとめると、実施の形態1で述べた利点に加えて、情報記録媒体上の集光スポットの配置精度と位相付加手段が与える位相差の精度が緩和されるという利点がある。

[0043]

【発明の効果】との発明は、以上説明したように構成されているので、以下に示すような効果を奏する。

【0044】2本の光ビームを対物レンズを介して情報 記録媒体に集光照射する光へッドにおいて、一方の光ビ ームの略半面に略180度の位相差を与える位相付加手 段を設け、これらの光ビームによって形成される集光ス ボットを情報記録媒体上トラックに直交する方向の間隔 がトラック間隔の略整数倍となるように配置し、この情報記録媒体からの光ビームをそれぞれ一対の2分割光検知器で受光し、一対の2分割光検知器の差出力の差からおりませが極めて小さく、かつ、トラック間隔に対する検出感度の依存性も極めて小さいトラッキング誤差検出といて、情報記録である。

【0045】また、3本の光ビームを対物レンズを介して情報記録媒体に集光照射する光へッドにおいて、そのうち2本の光ビームの略半面に略180度の位相差を与える位相付加手段として、略半面の周期構造の位相がもう一方の略半面に形成された周期構造の位相と略180度異なる回折格子を設け、隣接しあう前記集光スポットの前記情報記録媒体上トラックに直交する方向の間隔がトラック間隔の略整数倍となるように前記集光スポットを前記情報記録媒体上に配置し、前記情報記録媒体から

の光ビームをそれぞれ3個の2分割光検知器で受光し、3個の2分割光検知器の差出力からトラッキング誤差信号を得るようにしたので、オフセットの発生が極めて小さく、かつ、トラック間隔に対する検出感度の依存性も極めて小さく、さらに、集光スポットの配置や位相付加手段の位相差に要求される精度が緩和されたトラッキング誤差検出装置を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1である光ヘッドのトラッキング誤差検出装置の構成を示す斜視図である。

【図2】 図1における位相付加手段の一例を示す概略 図である。

【図3】 この発明の実施の形態1において、情報記録面上の集光スポットの位置関係と、2分割光検知器、トラッキング誤差信号を発生させる回路を示す図である。

(0 【図4】 との発明の実施の形態1において、光ディス クからの反射光を示す図である。

【図5】 との発明の実施の形態2である光ヘッドのト ラッキング誤差検出装置の構成を示す斜視図である。

【図6】 この発明の実施の形態2において、位相付加 手段としての回折格子の構造を示す概略図である。

【図7】 との発明の実施の形態2において、情報記録 面上の集光スポットの位置関係と、2分割光検知器、ト ラッキング誤差信号を発生させる回路を示す図である。

【図8】 従来のトラッキング誤差検出装置の構成を示す
郷略図である

【図9】 従来の他のトラッキング誤差検出装置の構成を示す斜視図である。

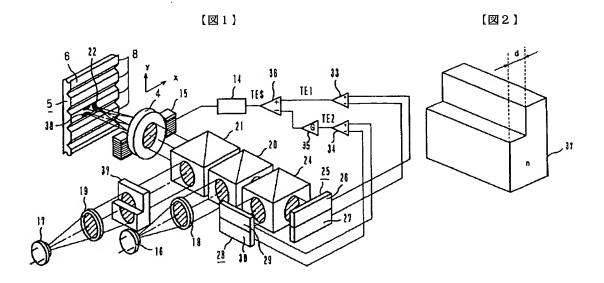
【図10】 従来の他のトラッキング誤差検出装置において、情報記録面上の集光スポットの位置関係と、2分割光検知器、トラッキング誤差信号を発生させる回路を示す図である。

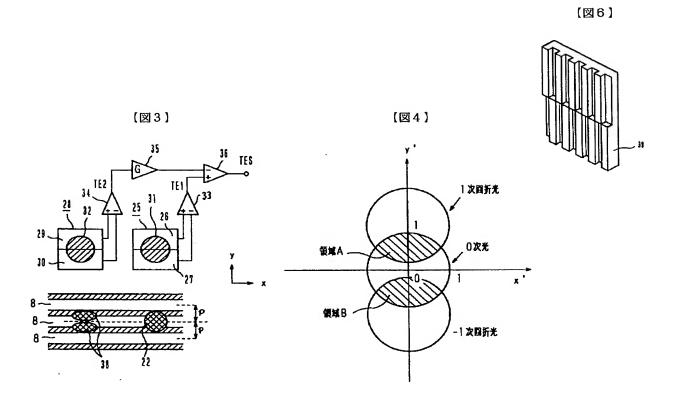
【図11】 従来の他のトラッキング誤差検出装置において、2分割光検知器の差出力とトラッキング誤差信号を示す図である。

40 【符号の説明】

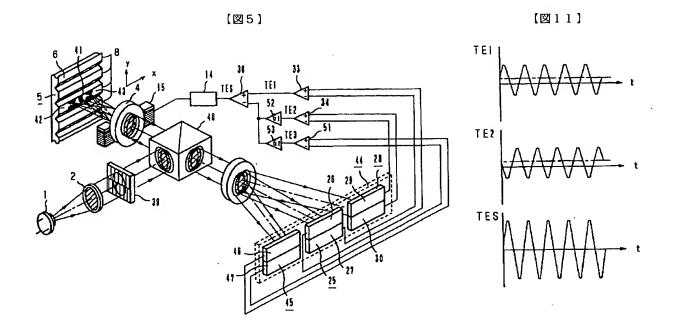
4 対物レンズ、5 情報記録媒体、8 トラック、1 6,17 発光源、25,28 2分割光検知器、3

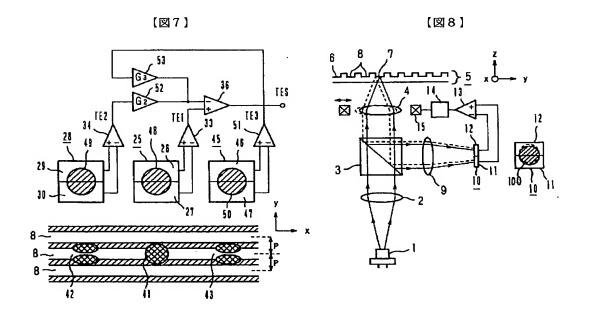
3,34,36 差動增幅器、37 位相付加手段。



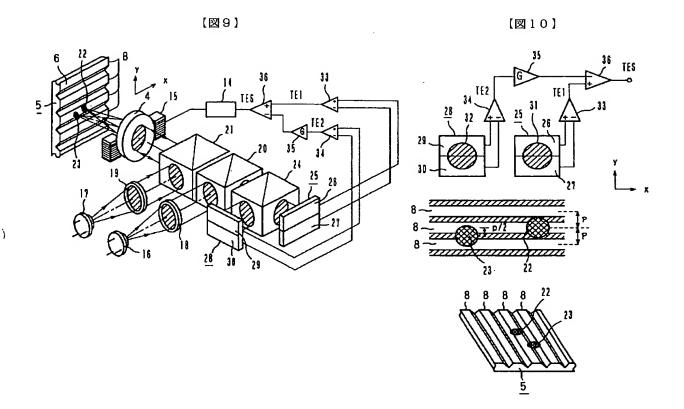


-





)



}

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.